PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Alternaigher des Asmaldes ada Assatta	<u> </u>				
WEITERES			siehe Formblatt PCT/ISA/220 sowie, soweit		
IOP 02-PCT VORGEHEN zutreffen			d, nachstehender Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde (Tag/Monat/Jahr)	datum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/EP2004/007154	01/07/2	2004	25/08/2003		
Anmelder ION-TOF GMBH					
Dieser internationale Recherchenbericht wu Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem i	ırde von der Internationaler Internationalen Büro überm	n Recherchenbehörde nittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Dieser internationale Recherchenbericht um	nfaßt insgesamt 4	Blätter.			
_	-		n Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
Grundlage des Berichts a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eine	emationale Recherche auf gereicht wurde, sofem unte	der Grundlage der inte er diesem Punkt nichts	ernationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.		
	Recherche ist auf der Grund neldung (Regel 23.1 b)) du		hörde eingereichten Übersetzung der		
b. Hinsichtlich der in der interr	nationalen Anmeldung offer	nbarten Nucleotid- u	nd/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.		
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recher	chierbar erwiesen (s	iehe Feld II).		
3. Mangelnde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe Fel	d III).	••		
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung				
X wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut genehm	nigt.	·		
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festges	etzt:			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
X wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut genehm	nigt.			
wurde der Wortlaut nach R- Der Anmelder kann der Bei Recherchenberichts eine S	hõrde innerhalb eines Mon	Ir. IV angegebenen Fa ats nach dem Datum	assung von der Behörde festgesetzt. der Absendung dieses internationalen		
6. Hinsichtlich der Zeichnungen					
a. ist folgende Abbildung der Zeichnu	ingen mit der Zusammenfa	assung zu veröffentlich	hen: Abb. Nr. 1		
X wie vom Anmelder	vorgeschlagen				
wie von der Behörd	de ausgewählt, weil der An	melder selbst keine Al	bbildung vorgeschlagen hat.		
wie von der Behörd	de ausgewählt, weil diese A	Abbildung die Erfindun	ig besser kennzeichnet.		
b. wird keine der Abbildungen	n mit der Zusammenfassun	g veröffentlicht.			

()

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007154

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01J49/16 H01J49/40 H01J27/26

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 686 414 A (MCKENNA ET AL) 11. August 1987 (1987-08-11) Spalte 7, Zeilen 6-17 Abbildung 4 Spalte 1, Zeilen 9-11	1-7
Y	S.S. JOHAR, D.A. THOMPSON: "Spike effects in heavy-ion sputtering of Ag, Au and Pt thin films" SURFACE SCIENCE, Bd. 90, 1979, Seiten 319-330, XP002366490 Tabellen 1-3 Abbildung 5	1-7

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung verönfeitlichung von besonderer bedeutung, die beansprüchte Einhaus kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13/03/2006

7. Februar 2006

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Peters, V

()

.INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007154

	101/61	2004/007154	
<u> </u>	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
	J. VAN DER WALLE, P. JOYES: "Study of Bi(n)(p+) ions formed in liquid-metal ion sources" PHYSICAL REVIEW B, Bd. 35, Nr. 11, 15. April 1987 (1987-04-15), Seiten 5509-5513, XP002366516 das ganze Dokument	1,6	
	HEINRICH R ET AL: "Cluster formation under bombardment with polyatomic projectiles" NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH, SECTION - B: BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, Bd. 164-165, April 2000 (2000-04), Seiten 720-726, XP004195249 ISSN: 0168-583X das ganze Dokument	1,6	
Γ	LE BEYEC Y: "Cluster impacts at keV and MeV energies: Secondary emission phenomena" INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, Bd. 174, Nr. 1-3, März 1998 (1998-03), Seiten 101-117, XP004116637 ISSN: 1387-3806 das ganze Dokument	1,6	

.INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007154

Datum der Veröffentlichung Mitglied(er) der Patentfamilie Im Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Α 11-08-1987 KEINE US 4686414

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

An: siehe Formular PCT/ISA/220		PCT SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE			
				•	
	· REIN			Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) sie	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
	eichen des Anmeld Formular PCT			WEITERES VORG	GEHEN
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelde PCT/EP2004/007154 01.07.2004		latum (TagMonat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr) 25.08.2003		
	ationale Patentklass 49/16, H01J49/		er nationale Klassifikation u	nd IPK	
Anmel	der TOF GMBH				
	⊠ Feld Nr. I □ Feld Nr. II □ Feld Nr. III □ Feld Nr. IV	Anwendbarkei	ng eines Gutachtens übe	•	he Tätigkeit und gewerbliche
	⊠ Feld Nr. V	-	_		h der Neuheit, der erfinderischen Tätigke rungen zur Stützung dieser Feststellung
	☐ Feld Nr. VI	•	geführte Unterlagen	Onterlagen und Erkla	rungen zur Stutzung dieser Feststellung
	☑ Feld Nr. VII		ingel der internationalen	Anmeldung	
	☐ Feld Nr. VIII		merkungen zur internatio	_	
	WEITERES VOI				
	mit der internation eine andere Beh	onalen vorläufige lörde als diese a	en Prüfung beauftragten als IPEA wählt und die g	Behörde ("IPEA"); die ewählte IPEA dem Int	scheid als schriftlicher Bescheid der es trifft nicht zu, wenn der Anmelder ernationale Büro nach Regel 66.1bis b) ehörde nicht anerkannt werden.
	aufgefordert, bei wurde oder vor	i der IPEA vor A Ablauf von 22 M	blauf von 3 Monaten ab	dem Tag, an dem das sdatum, je nachdem, v	EA gilt, so ist der Anmelder s Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt welche Frist später abläuft, eine chen.
	Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.				
3.	Nähere Einzelhe	eiten siehe die A	nmerkungen zu Formbla	att PCT/ISA/220.	
					·
Nome	und Postanschrift	dos mit dos interes	ntionalon	Davella Sahkinta Dad	1
1 valine	, unu rustanschin	oer mit der mitem		Bevollmächtigter Bed	1611216161

Recherchenbehörde Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016

Peters, V

Tel. +31 70 340-4857





SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007154

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
 Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminos\u00e4uresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und f\u00fcr die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
a. Art des Materials
☐ Sequenzprotokoll
☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
b. Form des Materials
☐ in schriftlicher Form
☐ in computerlesbarer Form
c. Zeitpunkt der Einreichung
☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
□ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. Uwrden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimn bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche 1-7

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-7

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja: Ansprüche: 1-7

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: US-A-4 686 414 (MCKENNA ET AL) 11. August 1987 (1987-08-11)
 - D2: S.S. JOHAR, D.A. THOMPSON: "Spike effects in heavy-ion sputtering of Ag, Au and Pt thin films" SURFACE SCIENCE, Bd. 90, 1979, Seiten 319-330, XP002366490
 - D3: J. VAN DER WALLE, P. JOYES: "Study of Bi(n)(p+) ions formed in liquid-metal ion sources" PHYSICAL REVIEW B, Bd. 35, Nr. 11, 15. April 1987 (1987-04-15), Seiten 5509-5513, XP002366516

2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 6

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

Das Dokument D1, wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 6 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

lonenquelle (Abb. 4), welche Quelle einen heizbaren (14) Ionenemitter (12) besitzt, der im feldausgesetzten Bereich mit einer Flüssigmetall-Schicht (24) überzogen ist, die ein ionisierbares Metall (Sp. 7, Z. 6-16) enthält, das als Primärionenstrahl (32, 36) emittiert und ionisiert wird, wobei der Primärionenstrahl Metallionen mit verschiedenen Ionisationsstufen und Clusterzuständen enthält (implizit; vgl. Dokument D3, Abb. 1), wobei die Flüssigmetallschicht aus einer niedrigschmelzenden, Bismut enthaltenden Legierung (Sp. 7, Z. 6-16) besteht, wobei mit dem Ionenemitter unter Einfluß eines elektrischen Feldes (Abb. 4) ein Bismutionen-Mischstrahl emittierbar ist (implizit; vgl. Dokument D3, Abb. 1).

Der Gegenstand des Anspruchs 6 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannten dadurch, daß eine von mehreren Bismutionenarten, deren Masse ein Mehrfaches des monoatomaren, ein- oder mehrfach geladenen Bismutions Bi_1^{p+} beträgt, mit Hilfe einer Filtervorrichtung als massenreiner Ionenstrahl herauszufiltern ist, der ausschließlich aus Ionen einer Art Bi_n^{p+} besteht, bei denen $n \ge 2$ und $p \ge 1$ ist und n und p jeweils eine natürliche Zahl ist.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, die Effizienz der Ionenquelle zur Erzeugung von Sekundärionen zu erhöhen.

Die in Anspruch 6 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):

Dokument D2 (Tab. 1; Abb. 5) beschreibt hinsichtlich der Verwendung von gefilterten Bi₂-Ionen und anderen gefilterten Clustern zur Erzeugung von Sekundärionen den gleichen Anstieg der Effizienz der Sekundärionenerzeugung wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in die in D1 beschriebene Ionenquelle als eine übliche Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen (Artikel 33 (3) PCT).

3 ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 1-5, 7

Die Ansprüche 1-5, 7 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen:

Ansprüche 1 und 3: Die Verwendung der o. g. Ionenquelle in einem Sekundärionen-Massenspektrometer wird als übliche Vorgehensweise angesehen. Die Auswahl eines Flugzeitmassenspektrometers stellt hierbei eine der naheliegenden Alternativen dar.

Anspruch 2: Das Dokument D2 (Tab. 1) beschreibt die Nutzung von Bi₂ Ionen. Die einfache Ionisierung wird hierbei als Standart angenommen.

Anspruch 3: Der angegebene Emissionsstrom liegt im üblichen Bereich für Flüssigmetallionenquellen.

Ansprüche 5 und 7: Das Dokument D1 (Sp. 7, Z. 6-16) beschreibt die Nutzung einer Pb Bi Sn Legierung.

Zu Punkt VII.

Anspruch 6 scheint einen Fehler zu enthalten. Beansprucht wird eine Ionenquelle. Anspruch 6 enthält jedoch das Merkmal "[sowie] mit einer Spektrometereinheit zur

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007154

Massenanalyse der Sekundärteilchen" welches nicht Teil der beanspruchten lonenquelle sein kann, sondern Teil eines Massenspektrometers ist (vgl. gleichlautende Passage in Anspruch 1). Da nach derzeitiger Formulierung die Ansprüche 1 und 6 einen identischen Schutzumfang hätten und somit redundant wären wird die Prüfung unter der Annahme vorgenommen, dass das o. g. Merkmal in Anspruch 6 nicht vorhanden ist und nur die Ionenquelle ohne angeschlossenes Massenspektrometer beansprucht wird.

Anspruch 1, obwohl als unabhängiger Anspruch formuliert, enthält alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 6. Anspruch 1 wird daher als abhängig von Anspruch 6 angesehen.